



作品番号 : 01404649

作品タイトル : ニューヨーク・ダスト, New York Dust

作家 : 増見 芳隆

キャプション :

コレクション : ION Images

ソース :

撮影地 : アメリカ, United States of America, USA, ニューヨーク, New York, マンハッタン, Manhattan

撮影年月日 :

学術名 :

クレジット表記 : (c)Masumi Yoshitaka / Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 4096px × 2731px

印刷サイズ : 29.7cm × 19.8cm

データサイズ : 14.8MByte

ファイル形式 : JPEG